(43) Date of publication of application: May 6, 1999

## <Abstract>

An In-Plane Switching (IPS) Liquid Crystal Display (LCD) device according to the present invention comprises a substrate, a plurality of gate lines and data lines arranged perpendicularly on the substrate and defining a pixel region, a plurality of thin film transitors disposed at intersections between the gate lines and data lines, at least one first electrode formed in the pixel region, and at least one second electrode formed of transparent metal and arranged parallel to the first electrode. The thin film transistors each comprise a gate electrode formed on top of the substrate, a gate insulation layer stacked on top of the gate electrode, a semiconductor layer formed on top of the gate insulation layer, a polycrystalline ohmic contact layer formed on top of the semiconductor layer, and a source electrode and a drain electrode formed of a layer of an alloy of transparent metal and non-transparent metal on top of the ohmic contact layer.

공고특허10-0272537

# (19)대한민국특허청(KR) (12) 등록특허공보(B1)

(51) int. Cl. <sup>6</sup> G02F 1/1343 (45) 공고일자 2000년11월15일 (11) 공고번호 10-0272537 (24) 등록일자 2000년08월28일

		(24) 중국실자 2000년00월28월	
(21) 출원번호	10-1997-0051851	(65) 공개번호	특1999-0031218
(22) 출원일자	1997년10월09일	(43) 공개일자	1999년05월06일
(73) 독허권자	엘지, 필립스 엘시디주식회사 구분준 서울특별시 영동포구 여의도동 20번지 엘지, 필립스 엘시디주식회사 돈 위리하디락사 서울특별시 영동포구 여의도동 20번지		
(72) 발명자	서성모 경기도 안양시 동안구 호계동 강향아파트 20~102 오염진 경기도 남양주시 금곡등 효참야파트 1~307		
(74) 대리인	김용인 심창섭		
<i>심사관 : 이금욱</i>			

## (54) 횢전계방식액정표시소자구조및제조방법

29

본, 발명의 홍전계방식 역정표시소자는 기관과 /기관에 종횡으로 배열되어 화소영역을 정의하는 목수의 게이트백 선 및 데이티배선과,게이트배선과 테이터배선의 교차점에 배치된 목수의 바막트랜자스터와, 싱기한 화소영역이 병설된 적어도 하나의 제건교과, 싱기한 제건국과 병령함에 배열된 부명금속으로 이루어진 적어도 하나의 제건 권극으로 구성된다. 박막트랜지스터는 기반 위에 형성된 게이트전극가,게이트전국 위에 적충된 게이트점연약과, 게이트절면막 위에 열성된 반도세층과, 반도세층 위에 행성된 다결정 오리루테층과, 오막콘택층 위에 형성된 두 생급속과 불투명금속의 이중의 증모인 부산건 소스전국 및 드레인전극으로 구성된다.

CH # F

£4d

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 횡전계방식 액정표시소자의 평면도.

도 2는 종래의 횡전계방식 액정표시소자의 단면도.

도 3은 또 다른 종래의 횡전계방식 액정표시소자의 단면도.

도 4는 본 발명에 따른 횡전계방식 액정표시소자의 제조방법을 나타낸 공정 단면도.

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명105 : 게이트전국106a, 106b : 소스전국107a, 107b : 드레인전국109 : 반도 채흥110 : 기판115 : 공통전국116a, 116b : 데이터전국119 : n\*흥120 : 게이트절연막121 : 보호막

발명의 상세한 설명

발명의 목적

## 발명이 속하는 기술 및 그 분야 종래기술

본 발명은 액정표시소자에 관한 것으로, 특히 개구율이 향상되고 제조공정이 간단한 횡전계방식 액정표시소자 구조 및 제조방법에 관한 것이다.

최근, 휴대용 텔레디전이나 노트북 컴퓨터에 많이 사용되는 박막트랜지는터 액정표시스자[TT LDC)에서 대면적 화가 강력하게 요구되고 있지만, 상기한 TFT LCD에는 시아각에 따라 콘트라스트비(contrast ratio)가 변하는 문제 가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 광도산판이 장착된 트웨스트네마틱(wisted nematic) 액정표시소자, 달 티도데만(multi-domain) 액정표시소자 등과 같은 여러 가지 액정표시소자가 제안되고 있지만, 이러한 여러 가지 액정표시소자로는 시아간에 따라 콘트라스트비가 저히되고 색상이 변하는 문제를 해결하기 힘든 실정이다.

강시아라을 실현하기 위해 제안되는 다른 방식의 역정표시소자인 횡전계방식(in plane switching mode)의 역정 표시소자가 JAPAN DISPLAY 92 P547, 일본특허 특개평 7-36058, 일본특허 특개평 7-225538, ASIA DISPLAY 95 P1075명 제 방되고 있다.

도 1을 일반적인 횡전계방의 역정표시소자를 나타내는 모연이다. 모면에 나타낸 바와 같이, 기판 위에는 목수의 개이트버선(1) 및 데이터배선(2)이 배열되어 화소영역을 정의하며, 상기한 게이트배선(1)의 데이터배선(2)의 교차점에는 목수의 밖약트랜지스터(Thin film Transsoth)가 배치되어 있다. 실제적인 역정표시소자에서는 1개의 제이트배선(1)과 까지의 데이터배선(2)에 의해 n x m개의 화소영역에는 상기한 데이터배선(2)과 평朝하게 공통전국 (15)과 데이터전국(16)이 참설되고 있다. 공통전국(15)은 공통배선(3)에 접속되고 데이터전국(16)은 TFT의 드레인전국(기행 철속되어 있다.

상기와 같이 구성된 액정표시소자에서 외부구동회로로부터 전압이 인가되면, 공통전국(15)과 데이터전국(16) 사 이에 기관의 표면과 평행한 횡전계가 형성되어 액정분자가 기관이 표면과 평행하게 회전하게 된다.

그러나, 상기한 황전계방식 액정표시소자는 도면에 나타낸 바와 같이, 실제의 화상이 구원되는 화소영역에 불투 명금속으로 이투어진 공용전극(15)과 데이터전극(16)이 행성되어 있기 때문에 개구율이 일반적인 액정표시소자 에 비해 작다는 단점이 있었다. 이러한 단점을 보완하기 위해 재안된 것이 도 2 및 도 3 에 나타낸 바와 같이, 데이 터전극(16)을 투명한 금속으로 행성한 액정표시소자이다.

도 2는 데이터배선(2), 소소전극(6), 데이터전극(7), 데이터전극(16)을 투명한 금속으로 청성한 힘전계방식 맥정 표시소지의 단면도이다. 도면에 나타낸 바와 같이, 기판(10) 위에는 케이트전극(5) 및 공통전극(16)이 형성되어 있고, 그 위에 케이트절연막(20)이 적충되어 있다. 케이트절면막(20) 위에는 채별충(channel layer)인 반도체충 (9)이 형성되어 있으며, 그 위에 오막콘택충(chmic contact (ayer)인 n

\*총(19)이 형성되어 있다. n

\*흥(19)과 게이트절연막(20) 위에는 ITO(induim tim tin oxide)와 같은 투영한 금속으로 이루어진 데이터배선(2), 소스전국(6), 드레인전국(7) 및 데이터전국(16)이 형성되어 있으며, 그 위에 보호막(21)이 적충되어 있다.

상기한 구조의 횡전계방식 액정표시소자에서는 데이타전국(16)과 공통전국(15)이 모두 루명한 ITO로 이루어져 있기 때문에, 일반적인 황전계방식 액정표시소자에 비해 개구들이 대혹 항상된다. 그러나, 일반적으로 ITO는 AI이 나 Cr에 비해 저항이 대단히 크기 때문에 상기한 ITO을 데이터배선(2)으로 사용하는 경우 신호지언이 생기계 된 다. 더욱이, ITO와 n

\*충(19)의 접촉시 계면저항(boundary resistance)이 대단히 크기 때문에, 스위칭소자(switching element)인 TFT 의 스위칭속도가 저하되는 문제가 있었다.

또한, 도 3에 나타낸 바의 같이 데이터배선(2), 소스전국(6), 드레인전국(7)을 Cr로 험성하고 데이터전국(16)만을 투명한, TC로 험성하는 경우에는 데이터배선(2)의 저랑모제도 없고 소스전국(6)과 드레인전국(7)의 1\*중(19)과의 게임자 항문제도 해결될 뿐만 아니라 개구물도 항상되지만, Cr과 TC를 각각 다른 공정에 의해 험성해야만 하기 때 문에, 제조공정이 복잡해지고, 따라서 제조대용이 증가하는 문제점이 있었다.

#### 방명이 이루고자하는 기술적 과제

본 발명은 삼기한 문제품 해결하기 위한 것으로, 데이티전국을 투명품속으로 형성하고 데이터배선, 소스전국, 도 레인전국을 투명금속과 물투명금속으로 이루어진 이중의 중으로 형성하며, 삼기한 소스전국과 드레인전국의 투명 금속과 접속하는 1㎡등을 다결정실리콘으로 형성하여 개구율이 항상될과 중시에 지면저항의 중가 및 신호처언이 발생하지 않는 횡전계방식 액정표시소자를 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 발명의 다른 목적은 투명금속으로 이루어진 데이터전국과 투명전국 및 불투명금속으로 이루어진 소스전국 및 드레인전국을 동시에 형성함으로써 제조공정이 간편해진 횡전계방식 액정표시소자 제조방법을 제공하는 것이다.

상기한 곡점을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 힘전계방식 역정표시소자는 기판과, 상기한 기판에 종횡으로 배열 되어 화소염역을 정의하는 목수의 제이트배선 및 데이터배선과, 상기한 게이트배선과 데이터배선의 교차점에 내 처된 목수의 박막트렌지스터와, 상기한 화소염역에 청성된 적어도 하나의 제1전국과, 상기한 제1전국과 평행하게 배열된 후명공속으로 이루어진 적어도 하나의 제2전국으로 구성된다.

박약트램지스터는 기판 위에 형성된 케이트전국과, 상기한 케이트전국 위에 적충된 케이트 점역막과, 상기한 기다 트설먼의 위에 형성된 반도제층과, 상기한 반도제층 위에 형성된 다결정 오민콘맥층과, 상기한 오민콘맥층 위에 형성된 공일록의 무당글국과 북파왕급속의 이중의 흥크로 이루어진 소스전국 및 드랜인전국으로 구성된다. 상기 한 구조의 횡전계방식 역정표시소치를 제조하는 방법은 기관을 제공하는 단계와, 상기한 기판 위에 케이트전국 및 공통전국을 형성하는 단계와, 상기한 기판 위에 케이트절면난, 반도체층, 미

"충흥 평성하는 단계와, 싱기한 n\*충용 레이저를 조사하여 결정화하는 단계와, 싱기한 n\*충 위에 투성급수과 불추 연급숙을 작용하는 단계와, 싱기한 투명급숙 및 불투명금속을 예칭하여 건각 트랜드숙과 불투명금속으로 미루어 진 소스전국, 드레인전국 및 데이터전국을 형성하는 단계와, 싱기한 반도체충 및 n\*충을 예칭하여 채널충 및 오믹 편력충을 형성하는 단계와, 싱기한 기관 위에 보호막으로 형성하는 단계와, 데이터전국의 불투명금속을 제거하는 단계로 구성된다.

상기한 게이트절면막, 반도체층, n\*층을 연속적층하여 형성하거나 게이트절연막과 반도체층을 적충한 후 상기한 반도체층에 n\*이온을 도핑하여 형성한다. 또한, 반도체층 및 n

\*총의 예정은 소스전곡, 드레인전국 및 데이터전국을 마스크로 사용하여 이루어지며, 보호막은 박막트랜지스터 영역 위에만 적충되어 횡전계의 세기가 약화되는 것을 방지한다.

## 발명의 구성 및 작용

이하. 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 횡전계방식 액정표시소자 및 그 제조방법을 상세히 설명한다.

도 4는 본 발명의 힘전계방식 액정표시소자의 제조방법을 나타내는 도면이다. 우선, 도 4(a)에 나타낸 바와 같이, 기판(110) 위에 Cr, Mo, Ti, AI 또는 AI 함당 통과 같은 급속을 스퍼터링(sputtering)방법에 의해 적충한 후 예정하여 게이트백선(도면표시하지 않음), 게이트전극(105) 및 공통전극(115)을 형성한 후, SiOx나 SiNx와 같은 무기물, 비전질실의본(a~Si), n

- \* a-Si을 CVD(chemical vapor deposition) 방법에 의해 연속중착하여 게이트절면막(120), 반도체총(109) 및 n\* 총(119)을 형성한다. 이呵, 상기한 n+ a-Si을 연속중작하는 대신 반도체총(109)에 PH3를 이온도꿘(ion doping) 하여 n
- +층(119)을 형성하는 것도 물론 가능하다.
- 그 후, 도 4(b)에 나타낸 바와 같이, n\*총(119)에 레이저(laser)를 조사하여 상기한 n\*총(119)을 어닐링 (annealing)한다. 이 어닐링에 의해, n
- \*총(119)이 다결정 n\*총으로 결정화(crystallization)되는데, 이때 조사되는 레이저의 조사에너지를 200mj/cm² 이 하로 하여 n\*총(19) 혹은 PH<sub>3</sub>가 도핑된 상부의 반도체충만이 결정화되도록 한다.
- 고 후, 도석(c)에 나타낸 바와 같이, ITC에 같은 투명금속과 C. Ta, Al, Al한국과 같은 토루명금속을 스페릭행방법 에 외해 연속석중하여 루핑금속층(135)과 부두명금속층(136)을 참 화한다. 신기한 푸민금속층(135)과 부두명금속층(136)을 참 화한다. 신기한 푸민금속층(135)과 부두명금속층(136)을 참 계의 마스크(Imask)에 의해 한꺼년에 예정되어 도 4(d)에 나타낸 바와 같은 투명 금속인 ITC의 이루 어진 제1억이터배성(102a)과 불투명금속으로 이루어진 제2대에터배성(102b), 제1소소전국(106b) 및 제2소소전국(106b), 제1드로인전국(107b), 제1대에터전국(116b) 및 제2인자(108b), 제1드로인전국(107b), 제1대에터전국(116b) 및 제2인자(108b), 대기한 데인터배선(102a, 102b), 스스전국(106b, 108b), 드레인 전국(107a, 107b) 및 데이터 전국(161b) 대한 (161b, 116b) 로마스크로 사용하여 반두세층(109)과 미
- <sup>4</sup>충(119)을 예정하여 채널충(109) 및 오믹콘택충(119)을 형성한다.

이어서, 도 4(e)에 나타낸 바와 같이, SiOx나 SiNx 등을 적충하고 예칭하여 보호막(121)을 형성한 후, 화소영역의 제2에이터전극(118b)을 예칭하여 부명한 제1에이터전극(118b)을 되지 않는다. 일반적인 환경제한식 액정표시 소자에서는 보호막(121)이 기본(110) 전체에 걸쳐서 작동되어 있다. 그러나, 공충전극(15a)과 데이터전국 (116b) 위의 보호막(121)이 완전극(15,116) 사이에서 커피시터(capacitor)로 작용하기 때문에, 액정충에 인가되는 황전계가 악회되어 액정문자의 최진속도를 자하시킨다. 따라서, 본 발명에서는 도 4(에) 나타낸 바와 같이, 화소영의 보호막(121)를 예칭하기 때문에, 액정본지의 회전속도(즉, 스위청속되)가 더욱 항상된다.

상기한 공정에 의해 제조된 본 발명의 황전계방식 액정표시소자는 도 4(e)에 나타낸 비와 같이, n\*충(19)이 다결 점 n\*a~5)으로 되어 있고, 상기한 n\*충(119)과 접속하는 소전관과 프레인전국이 투명금속충(106a, 107c)과 본두명급속(106b, 107b)으로 형성되어 있기 때문에, 상기한 n\*a~5)충(119)과 [[10충(107a)이 접속하게 되어 계변자 항이 증가하는 문제를 해결할 수 있게 된다. 또한, 화소영역의 데이타전국(116a)이 투명한 ITO로 이루어져 있기 때문에 개념한 8상실 뿐만 아니라 데이타베선 역시 투명금속충(102a)과 불투명금속충(107b)으로 되어 있기 때문에 신호지역의 발생이 방지된다.

## 발명의 효과

본 발명은 상기한 바와 같이, 투명한 ITO로 이루어진 데이터전국을 한 번의 공정에 의해 소스전국 및 드레인전국 과 통시에 형성하기 때문에 제조공정이 긴단해진다. 또한, 데이터전국 자체가 투명금속으로 이루어져 개국을이 항상될 뿐만 아니라, 다음이 다결된 곱-SI으로 이루어져 있으며 데이터배선, 소스전국 및 드레인전국이 저항이 낮 은 볼투명금속과 ITO로 이루어진 투명금속으로 이루어져 있기 때문에 n

\*총과 소스/드레인전국 사이의 계면저항에 의한 문제와 데이터배선의 저항증가에 의한 신호지면의 문제를 해결할 수 있게 된다.

#### (57)청구의 범위

## 청구항1

기판파 :상기 기판에 종횡으로 배열되어 화소명역을 정의하는 목수기의 게이트레션 및 데이터바전파게이트전략 과, 상기 게이트전략에 에 작용된 게이트절면막과, 세기 제이트정면막 위에 형성된 반도체층과, 상기 반도체층 위에 형성된 단절 하는 보도체층과, 상기 오민국백층 위에 형성된 동일족의 투명들수와 불투명금속의 이중 중으로 이 투어진 소스전국 및 드레인전국으로 구성되어 상기한 게이트배전과 데이터배전의 교차절에 배치된 목수개의 박막트랜지스타와,상기 화소명역에 형성된 적어도 하나의 제간전국과,상기 제간전국과 명하게 배열된 투명금속으로 이용되지 적어도 하나의 제간적으로 구성된 회전생방식 역정표시스자.

#### 청구항2

제 1 항에 있어서, 제1전국이 공통전국이고 제2전국이 데이터전국인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시소 자.

#### 청구항3

제 1 향에 있어서, 상기한 투명금속이 ITO(Indium tin oxide)인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시소자.

#### 청구함4

제 1 항에 있어서, 상기한 불투명금속이 AI, Cr, Ta,AI 합금으로 이루어진 일군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 흰선계방식 액정표시소자.

#### 청구함5

제 1 항에 있어서, 상기한 기판 위에 적충된 보호막을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시 소자.

#### 청구함6

제 5 항에 있어서, 상기한 보호막이 박막트랜지스터의 위에 형성된 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시소자.

## 청구항7

기판을 제공하는 단계와;기판 위에 게이트배선, 게이트전국 및 공통전국을 형성하는 단계와;상기한 기판 위에 게

이트절면막, 반도세층, n°i층을 협성하는 단계와,상기란 n°6을 결정화 하는 단계와,상기간 n°6 위에 투명급속과 불투명급속을 적흥하는 단계와,상기한 투명금속 및 불투명급속을 예정하여 각각 투명급속과 불투명급속으로 이루 어진 소스진국, 드레인전국 및 데이터전국을 항성하는 단계와,상기한 반도체층 및 n°i층을 예정하여 제설등 및 오 및 관력층을 참성하는 단계와,상기한 기반 위에 보호막을 참성하는 단계와;데이터전국의 불투명금속을 제거하는 다게로 미투면자 확선제 보석 전환되소 자자 제국방법.

#### 청구항8

제 7 함에 있어서, 게이트절연막, 반도채충, n\*충을 형성하는 단계가,게이트절연막과 반도체충을 형성하는 단계 와-상기반 반도체형에 n\*이운을 도행하는 단계로 이루어진 단계로 구성된 것을 목정으로 하는 횡점계방식 역정표 시소자 제조방법

## 천구한9

제 7 항에 있어서, 게이트절면막, 반도체충, n<sup>+</sup>충을 형성하는 단계가 게이트절연막, 반도체충, n<sup>+</sup>충을 연속작충하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 황전계방식 액정표시소자 제조방법.

## 청구항10

제 7 항에 있어서, n\*층을 결정화하는 단계가 상기한 n\*층에 레이저를 조사하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시소자 제조방법.

#### 첫구항11

제 7 함에 있어서, 투명전국과 봉투명전국을 적충하는 단계가 ITO(indium tinoxide)로 이루아진 투명금속과 Cr. Al, Tal, Al 합금으로 이루어진 봉투명금속을 연속적충하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 황견계방식 맥정 표시소자 제공방법.

## 청구항12

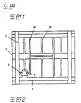
제 7 항에 있어서, 상기한 투명금속과 불투명금숙이 1회의 공정에 의해 에칭되는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시소자 제조방법.

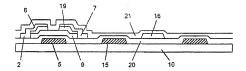
## 천구함13

제 7 항에 있어서, 상기한 반도체총 및 h\*총이 소스전국, 드레인전국 및 데이터전국을 마스크로 사용하여 에참되 는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시소자 제조방법.

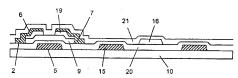
#### 청구항14

제 7 함에 있어서, 싱가한 보호막을 형성하는 단계가,기판 전체에 걸쳐서 보호막을 적충하는 단계와 화소영역의 보호막을 이칭하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시소자 제조방법.

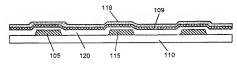




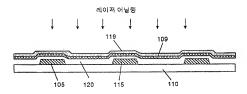




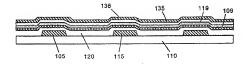
£948



£€4b

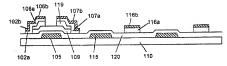


£₩4c



**도**범4d

(d)



*도면4e* 

